PRODUCTION OF HYDROGEN FROM HYDROGEN SULFIDE

Patent number:

JP56045802

Publication date:

1981-04-25

Inventor:

KOJIMA HIROSHI

Applicant:

KOGYO GIJUTSUIN

Classification:

- international:

B01J19/08; C01B3/04

- european:

B01J19/12B

Application number:

JP19790120518 19790918

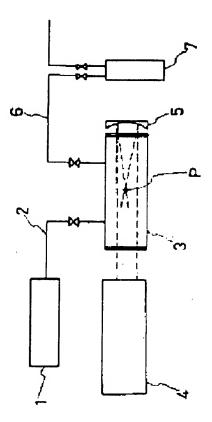
Priority number(s):

JP19790120518 19790918

Report a data error here

Abstract of **JP56045802**

PURPOSE:To economically obtain sulfur and hydrogen from hydrogen sulfide at the same time by condensing laser beams in hydrogen sulfide gas to dielectrically break down hydrogen sulfide molecules into sulfur and hydrogen. CONSTITUTION: Hydrogen sulfide is fed to gas container 3 from hydrogen sulfide gas reservoir 1, and laser beams generated from laser beam generator 4 are reflected by concave mirror 5 and condensed at point P. At this time, a violent flash is generated when the intensity of laser beams at point P is the order of GW/cm<2> or more and the threshold value of the internal hydrogen sulfide pressure of container 3 is about 20 Torr or more. The flash phenomenon is dielectric breakdown, and by the phenomenon plasma is explosively generated independently of the wavelengths of laser beams and the kind of gas to rapidly attain a high temp., whereby decomposition reaction H2S H2+S takes place. By this method hydrogen can be produced directly from cheap hydrogen sulfide in such a simple process.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

⑪特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A)

昭56—45802

(1) Int. Cl.³ C 01 B 3/04 B 01 J 19/08 識別記号

庁内整理番号 7059-4G 6639-4G ④公開 昭和56年(1981) 4 月25日

発明の数 1 審査請求 有

(全 4 頁)

匈硫化水素から水素を製造する方法

创特

願 昭54-120518

②出

願 昭54(1979)9月18日

砂発 明 者 小嶋洋之

池田市五月丘3-4-13-126

⑪出 願 人

工業技術院長

创指定代理人

工業技術院大阪工業技術試験所

長

明 細 書

1. 発明の名称

硫化水器から水素を製造する方法

2. 特許請求の範囲

硫化水累中にレーザ光を集光して硫化水素を水案とイオウに誘電破壊することを特徴とする 硫化水素から水素を製造する方法。

3. 発明の詳細な説明

本発明はレーザ光で硫化水架を分解して水架を製造する方法に関する。

近年、脱硫技術の飛躍的進歩によつて石油あるいは天然ガス精製過程で大量の硫化水器が発生し、その有効利用が大きな問題となつている。ところで従来知られている硫化水案利用方法として主要なものは、下記(1)~(3)式のような部分酸化による方法であり、得られたイオウは二硫化炭梁、または硫酸製造の原料となつている。

$$H_2S + 1/2O_2 \rightarrow S + H_2O$$

(1)

 $H_2S + 3/2O_2 \rightarrow SO_2 + H_2O$

(2)

 $2H_2S + SO_2 \rightarrow 3S + 2H_2O$

(3)

BEST AVAILABLE COPY

しかしながら、これらの方法は硫化水素分子 中のイオウにのみ着目していて水素は全く考慮 されておらず、硫化水素全分子の有効利用の観 点からすれば全く経済的価値に乏しい方法であ つた。

そこで本発明は、かかる従来の欠点を解消せんとするものであつて、硫化水素からイオウと同時に水業を得ることができるものであり、かつ従来その処理に苦慮していた硫化水累から極めて簡単な工程で水素を直接に製造し得るものである。

本発明はかかる目的達成のために、レーザ光 を硫化水素ガス中に集光し、硫化水梁分子をイ オウと水器に誘電破壊して水器を得んとするも のである。

以下、本発明を図面にもとづき説明する。

第1図は本発明に使用する反応装置の1例を 示すプロックダイヤグラムであり、硫化水素ガスだめ1から導管2を経て硫化水素をガス容器 したレーザ光を凹面鏡 5 で反射しP点で裏光させる。このとき、P点におけるレーザ光の光強度がある強度以上であり、かつ、ガス容器 3 における硫化水素圧力がある圧力以上の場合に、突然微しい閃光が生じて次式(4)の分解反応が起る。

$$H_2S \rightarrow H_2 + S$$
 (4)

この閃光を伴う現象が誘電破壊であつて、レーザ光の波長やガス容器 3 に充填したガスの循 類に関係なく、 P 点における レーザ光強度とガス容器 3 内部のガス圧力がある大きさ以上であれば、 爆発的にブラズマが生成される現象したの、 結果的には極めて急速に高温度が実現し、 硫化水素の場合には、 上記(4)式のような分解が 起るものと理解される。

ここで誘電破線を発成させるための、ガス容器 3内部の硫化水楽圧のしきい値は、おおよそ20トールであり、この圧力以下では、誘電破線 は起らない。又、誘電破線の発生に必要な、P.

(3)

破壊による上記(4)式の硫化水素の分解反応は瞬 間的に効率良く進行し、数十回の誘電破線を繰 り返すことにより80%以上の収率で水業が得ら れる。なお、誘電破線を繰り返すにつれて、ガ ス容器る内の硫化水素分圧は低下するが、同時 に生成した水累分圧が増加し、したがつて生成 した水紫とイオウとから硫化水素を生成する逆 の反応が同時に発生する。そのため、誘電破壊 を更に繰り返して硫化水素を水素およびイオウ にほぼ100% 転換することは 困難であり、常に 数多の硫化水素が水素中に残存する。しかし、 たとえば反応終了後にガス容器るの内容物を導 管6を経由してコールドトラップ1に送れば、 硫化水素は容易に液化し、水素から分離すると とができる。コールドトラップフは液体窒素、 または液体空気等で冷却されている。あるいは コールドトラップのかわりに金属硫化物の沈澱 を生成し得る無機塩水溶液で硫化水素を捕集す ることもできる。

かかる本発明の方法は、従来から知られてい

ーダであり、 P 点のレーザ光強度が C れ以下のときは誘電破壊は起らない。 つまり、誘電破壊はガス圧力とレーザ光の出力に依存し、 ガス圧力が高い程、 そしてレーザ光の出力が高い程、 誘電破壊が起り易い。

(4)

又、本発明の方法は硫化水素分子をその構成 要案である水素とイオウとに分解して、水素と 同時にイオウも得ることができるので、他の観 点からすればイオウ製造方法として活用することもでき、硫化水案分子を無駄なく完全に活用 した方法としての経済的特徴も有する。

更に、今後予想される省エネルギー時代において、水器は重要なエネルギー源であるので、

- 安価な硫化水聚から水器を製造するための本発明の方法は時代に対応した新規な発明である。 更に加えて本発明は単に硫化水器から水器を製造するにとどまらず、たとえばアンモニアの分解による水器の製造等にも利用することもでき、その応用的価値は大きい。

実 施 例

第1図のフロックダイヤグラムで示した反応 装置を用いて流化水素から水素を製造した。は じめに硫化水素ガスだめ1から硫化水素をガス 容器3に供給した。このとき、ガス容器3中の 硫化水素圧力は100トールであつた。

なお、ガス容器 3 中の空気は、あらかじめ硫化水素を通気して健療、除去しておいた。

ガス容器 3 は直径 4 cm、 長さ 1 0 cm の円筒状で 両端にはレーザ光が透過する塩化ナトリウム窓 を散けておいた。 凹面鏡 5 は焦点距離 5 cm で、 ガス容器 3 のほぼ中央部に 焦点を結ぶように配 置した。 レーザ光死生器 4 には高圧大出力炭酸 ガスパルスレーザ (TEA CO2 レーザ) 発生器を用

(7)

発程度のレーザ光照射で約80%の硫化水素が分解し、以後は徐々に分解が進行することが理解できる。第3図はレーザ光のエネルギーと水業の収率との関係を示すものであり、硫化水素の初気圧は100トールで10パルス照射後の収率を示した。

第3図から明らかなように、レーザ光エネルギーが 0.4 ジュール/パルスに達するまでは硫化水素の分解は起らず、しきい値の存在を示している。しきい値以後はレーザ光エネルギーの増加と共に水素収率は初めは急激に、以後は徐々に上昇する。第1図は水素の収率と硫化水素の初気圧との関係を示し、レーザ光エネルギー3.0 ジュール/パルスで初めの 2 パルスによる反応率を示してある。

第4図から、硫化水素初製圧20トールまでは 分解は起らず、しきい値が存在することを示し ている。しきい値以上では、水素収率は低熔等 しい値を示す。 いた。との発生器の性能は、パルスの尖頭値 50メガワット、パルス巾 50 本1 秒、パルスの線 ナノ り返し速度1 パルス/秒であつた。

第2図は硫化水素の誘電破壊による分解がどのように進行するかを水素収率とパルス数との 関係で示したものである。このときのレーザ光 のエネルギーは3ジュール/パルスで、曲線 a は硫化水素の初気圧が30トール、曲線 b は100 トールの場合をそれぞれ示す。

第2図から明らかなように、初めの20~80

(8)

第1図は本発明の実施例を示す系統図、第2 図は水素収率のパルス依存性を示す図、第3図 は水素収率とレーザ光エネルギーとの関係を示 す図、第4図は水素収率と硫化水素初気圧との 関係を示す図である。

1 … 硫 化水素 ガスだめ、 3 … ガス容器、 4 … レーザ光発生器、 5 … 凹面鏡。

4. 図面の間単な説明

